#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10158825 A

(43) Date of publication of application: 16.06.98

(51) Int. CI

C23C 14/34 B22F 3/14 C22C 1/05 // B22F 1/02

(21) Application number: 08321816

(71) Applicant

SANYO SPECIAL STEEL CO LTD

(22) Date of filing: 02.12.96

(72) Inventor:

**OKAWA ATSUSHI** AIKAWA YOSHIKAZU YANAGIYA AKIHIKO

## (54) PRODUCTION OF CERAMIC/METAL-COMPOUNDED SPUTTERING TARGET MATERIAL

## (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce a sputtering target material compacted into high density, at the time of compounding a powdery mixture of ceramic powder and metal powder, by using the powdery mixture in a form in which many ceramic fine powders are adhered to the surface of the metal powder.

SOLUTION: A powdery mixture of ceramic powder and metal powder is sealed into a capsule made of a suitable amt. of metal, is heated, is subjected to forced pressurizing in a die for pressurizing compression and is thereafter cooled to remove the metal part derived

from the capsule, by which a target material in which the ceramic and metal are compounded is produced. At this time, as the powdery mixture, the one in a form in which many ceramic fine powders are adhered to the surface of the metal powder is used. Furthermore, as the ceramic fine powder, one or more kinds among SiO2, Al2O3 and ZrO2 are used, the average particle size is regulated to ≤1/10 to the average particle size of the metal powder, and the mixing ratio thereof is regulated to ≤40vol.% to the whole body of the powdery mixture. In this way, the coagulation of the ceramic powder is effectively prevented, and it is effectively adhered to the surface of the metal powder, by which the good target material can be obtd.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平10-158825

(43)公開日 平成10年(1998)6月16日

| (51) Int.Cl. <sup>6</sup> | 觀別記号                | FΙ          |                  |                      |      |        |    |
|---------------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|------|--------|----|
| C 2 3 C 14/34             |                     | C 2 3 C 14  | 4/34             | Α                    |      |        |    |
| B 2 2 F 3/14              |                     | C 2 2 C 1   | 1/05             | Α                    |      |        |    |
| C 2 2 C 1/05              |                     | B 2 2 F · 1 | 1/02             |                      | D    |        |    |
| # B 2 2 F 1/02            |                     | 3           | 3/14 A           |                      |      |        |    |
|                           |                     | 審査請求        | 未請求              | 請求項の数4               | OL   | (全 5   | 頁) |
| (21)出願番号                  | <b>特願平</b> 8-321816 | (71) 出願人    | 0001800          | 70                   |      |        |    |
|                           |                     |             | 山陽特勢             | 朱製鋼株式会社              |      |        |    |
| (22)出願日                   | 平成8年(1996)12月2日     |             | 兵庫県城             | 亞路市飾磨区中島             | 多字一文 | 字3007  | 番地 |
|                           |                     | (72)発明者     | 大川               | 拿                    |      |        |    |
|                           |                     |             |                  | E路市飾磨区中島<br>等殊製鋼株式会社 |      | :字3007 | 番地 |
|                           |                     | (72)発明者     | 相川芳和             | п                    |      |        |    |
|                           |                     |             | 兵庫県如             | 5路市飾磨区中島             | 寄字一文 | 字3007  | 番地 |
|                           |                     |             | 山陽物              | <b>诗殊製鋼株式会</b> 社     | 上内   |        |    |
|                           |                     | (72)発明者     | 柳谷彰彦             | <b>*</b>             |      |        |    |
|                           |                     |             | 兵庫県如             | 亞路市飾磨区中島             | 事字一文 | 字3007  | 番地 |
|                           |                     | 山陽华         | <b>持殊製鋼株式会</b> 社 | 上内                   |      |        |    |
|                           |                     | (74)代理人     | 弁理士              | 新部 與治                | (外2名 | ,)     |    |
|                           |                     |             |                  |                      |      |        |    |

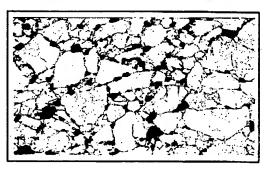
## (54) 【発明の名称】 セラミックと金属が複合化されたスパッタリングターゲット材の製造方法

## (57)【要約】

【課題】 高密度に固化成形できていないことやセラミックが凝集するといったことから機械加工時に割れや欠けが生じるといった従来技術に見られる種々の問題点を改善した、セラミックと金属が複合化されたスパッタリングターゲット材の製造方法を提供する。

【解決手段】 金属製カプセルに、セラミック粉末と金属粉末の混合粉末を適量収容して脱気密封し、このカプセルを加熱して加圧圧縮用金型内で強圧し、ついでこのカプセルを取出して冷却し、カプセルに由来する金属部分を除去して、高密度のセラミックと金属が複合化されたターゲット材を製造する方法において、混合粉末に、金属粉末の表面に多数のセラミック微粉末が付着された形態の混合粉末を用いることを特徴とするセラミックと金属が複合化されたスパッタリングターゲット材の製造方法。

## 実施例1のターゲット材ミクロ組織



100 µ m

BEST AVAILABLE COPY

20

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属製カプセルに、セラミック粉末と金 属粉末の混合粉末を適量収容して脱気密封し、このカプ セルを加熱して加圧圧縮用金型内で強圧し、ついでこの カプセルを取出して冷却し、カプセルに由来する金属部 分を除去して、高密度のセラミックと金属が複合化され たターゲット材を製造する方法において、混合粉末に、 金属粉末の表面に多数のセラミック微粉末が付着された 形態の混合粉末を用いることを特徴とするセラミックと 金属が複合化されたスパッタリングターゲット材の製造 10 方法。

【請求項2】 セラミック微粉末が、SiO2、Al2 O3 および 2 r O2 から選ばれた 1 種類以上のセラミッ ク微粉末であることを特徴とする請求項1記載のセラミ ックと金属が複合化されたスパッタリングターゲット材 の製造方法。

【請求項3】 セラミック微粉末の平均粒径が、金属粉 末の平均粒径の1/10以下であることを特徴とする請 求項1又は2記載のセラミックと金属が複合化されたス パッタリングターゲット材の製造方法。

【請求項4】 セラミック微粉末の混合比率が混合粉末 の全体に対して40 vol. %以下であることを特徴と する請求項1、2又は3のいずれか記載のセラミックと 金属が複合化されたスパッタリングターゲット材の製造 方法。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、主として磁気記録 媒体の下地膜用および磁気記録膜用のスパッタリングタ ーゲット材の製造方法に関し、さらに詳しくは、セラミ ックと金属が複合化されたスパッタリングターゲット材 の製造方法に関するものである。

## [0002]

【従来の技術】従来、電子機器材料の分野のなかでもコ ンピュータのハードディスクなどの磁気記録媒体用薄膜 の需要は急激な増加の傾向にあり、使用される薄膜の記 録密度もますます高密度化しつつあり、そのため下地膜 には低ノイズ特性が要求され、一方磁気記録膜には低ノ イズ特性に加えて高保磁力特性も要求されており、金属 相と非金属相の2相からなる薄膜が使用されつつある。 このような磁気記録媒体の下地膜および磁気記録膜の作 製には、主として一般にスパッタリング工法が用いられ ており、スパッタリングターゲットとしてはセラミック と金属が複合化されたターゲット材が使用されている。 このスパッタリングに使用されるターゲット材は、従来 等方性熱間静水圧プレス(以下「HIP」という。) 工 法により製造されている。

【0003】他の方法としては、特公平2-8301号 公報に示されているように粉末を混合し、その混合粉末 を金属カプセルに充填し、高温高圧下で固化成形する方 50 特徴とする請求項1記載のセラミックと金属が複合化さ

法も考えられる。 [0004]

【発明が解決しようとする課題】HIP工法は一般に工 業的には時間とコストがかかり、量産に適しているとは いいがたい。加えてHIP工法では高密度に固化成形で きておらず、ポアが存在し、そのポアがスパッタ時のパ ーティクル発生の原因となり膜作製のトラブルを生じや すい。またスパッタ中にポアの部分に熱応力が集中して しまい割れやすい。

【0005】ターゲット材は所望形状に仕上げるために 固化成形後、機械加工を行う必要がある。しかしHIP 材の結晶粒は不揃いであり、高密度に固化成形できてい ないことから機械加工時に割れや欠けが生じるといった 強度的な問題点もあった。

【0006】他の方法としては、特公平2-8301号 公報に示されているように、粉末を混合し、その混合粉 末を金属カプセルに充填し、高温高圧下で固化成形する 方法もある。この方法において、金属粉末同士であれば 固化成形時に一部合金化したり、後熱処理により合金化 することが可能である。しかし金属粉末と非金属である セラミック粉末の場合、金属粉末同士の場合のように合 金化することもなく、また固化成形後の熱処理により合 金化させることもできなかった。その結果、セラミック 粉末が単体で存在し、セラミック粉末が凝集したまま固 化成形を行うと、固化成形後ターゲットを所定形状に仕 上げる機械加工を行うときにセラミックの凝集部分から 欠けや割れを生じるといった問題があった。

【0007】本発明はこのような状況の下でなされたも のであって、その目的とするところは、従来技術に見ら れる種々の問題点を発生させることのない、セラミック と金属が複合化されたスパッタリングターゲット材の製 造方法を提供することである。

### [0008]

【課題を解決するための手段】上記問題点を解決した本 発明の方法の要旨とするところは、特許請求の範囲のと おりである。

【0009】まず本願請求項1記載の発明は、金属製カ プセルに、セラミック粉末と金属粉末の混合粉末を適量 収容して脱気密封し、このカプセルを加熱して加圧圧縮 用金型内で強圧し、ついでこのカプセルを取出して冷却 し、カプセルに由来する金属部分を除去して、高密度の セラミックと金属が複合化されたターゲット材を製造す る方法において、混合粉末に金属粉末の表面に多数のセ ラミック微粉末が付着された形態の混合粉末を用いるこ とを特徴とするセラミックと金属が複合化されたスパッ タリングターゲット材の製造方法である。

【0010】次に本願請求項2に記載の発明は、セラミ ック微粉末が、SiO2、Al2 O3 およびZrO2 か ら選ばれた1種類以上のセラミック微粉末であることを

40

3

れたスパッタリングターゲット材の製造方法である。ここに限定したセラミック微粉末であるSiO2、Al2O3 あるいはZrO2は、スパッタにより膜作製時、金属相を分離する非金属相として極めて効果的である。

【0011】さらに本願請求項3に記載の発明は、セラミック微粉末の平均粒径が、金属粉末の平均粒径の1/10以下であることを特徴とする請求項1又は2記載のセラミックと金属が複合化されたスパッタリングターゲット材の製造方法である。

【0012】この本願請求項3の発明においては、セラミック粉末の平均粒径が、金属粉末の平均粒径の1/10以下のセラミック微粉末を用いるが、これをV型混合機で混合することにより、該セラミック微粉末を金属粉末表面に極めて効果的に付着させることができる。また、セラミック微粉末の平均粒径としては、20μm以下であればより好ましい。

【0013】本願請求項4に記載の発明は、セラミック 微粉末の混合比率が混合粉末全体に対して40vol. %以下であることを特徴とする請求項1、2又は3のいずれかに記載のセラミックと金属が複合化されたスパッ 20 タリングターゲット材の製造方法である。

【0014】この本願請求項4の発明においては、ターゲットの特性に鑑みると、セラミック微粉末の混合粉末全体に対する混合比率が3~35vol.%がより好ましい。また、セラミック微粉末の混合比率を40vol.%以下で混合することにより、強度的に弱いセラミック微粉末が凝集することなく、微細に分散されたセラミックが複合化されたスパッタリングターゲット材が得ることが可能となる。

#### [0015]

【発明の実施の形態】本発明において金属粉末表面にセラミック微粉末を付着させた混合粉末を製造するには、例えば金属粉末とセラミック微粉末をV型混合機を用いて30分間以上混合することにより容易に得ることがで

きるが、セラミック微粉末粒径を金属粉末の粒径の1/ 10以下にすることで、より好ましいセラミック微粉末 の金属粉末表面への付着状態を得ることができる。

【0016】セラミック微粉末の混合比率を混合粉末の全体に対して40vol.%以下で混合することにより、強度的に弱いセラミック粉末の凝集をより効果的に防止でき、微細に分散されたセラミックが複合化されたスパッタリングターゲット材を得ることができる。

#### [0017]

【実施例】金属粉末とセラミック粉末(微粉末)を表1に示す粒径ならびに配合比率でそれぞれV型混合機に投入し、同混合機を50分間運転して各混合粉末を得た。該各混合粉末をそれぞれ外径148mm、肉厚4mm、長さ50mmの炭素鋼製のカプセルに充填し、このカプセルを加熱して加圧圧縮用金型内で強圧し、ついでこのカプセルを取出して冷却し、カプセルに由来する金属部分を除去して、セラミック複合化されたターゲット材の作製を試みた。表1に示す実施例及び比較例に基づいて、以下に詳細に説明する。

【0018】表1に示すように金属粉末とセラミック粉末の粒径ならびに混合比率を変化させてそれぞれ成形材を作製した。その各成形材の割れ欠けならびに機械的強度を抗折力試験により評価した結果を表1に併せて示す。また、各実施例及び比較例で得られた混合粉末を顕微鏡観察により付着の状態を観察し、金属粉末表面にセラミック粉末が十分に付着しているかどうかを判断した。さらに、成形材の割れ欠けについても目視により判断を行った。その結果も表1に併せて示す。

【0019】セラミック粉末の付着状態の判断結果は、 30 良好…〇、不良…×とした。成形体の割れ欠けの状態の 判断結果は、割れ欠け無し…〇、割れ欠けあり…×とし た。

[0020]

【表1】

|        | No. | 金属粉末<br>の種類 | セラミック粉末<br>(微粉末)の種<br>類並びに平均粒<br>径(μm) | セラミック粉末<br>(微粉末)<br>Vo1% | セラミック粉末平均<br>粒径対金属粉末平均<br>粒径 | セラミック粉末<br>付着状態 | 成形材の割れ欠け | 抗折力<br>MPa |
|--------|-----|-------------|--|--------------------------|------------------------------|-----------------|----------|------------|
| 本発明実施例 | 1   | Сг          | SiO <sub>2</sub> (15μm)                | 10                       | 1/13                         | 0               | 0        | 500        |
|        | 2   | Сг          | SiO <sub>2</sub> (15μm)                | 20                       | 1/13                         | 0               | 0        | 450        |
|        | 3   | Cr          | SiO <sub>2</sub> (15μm)                | 30                       | 1/13                         | .0              | 0        | 400        |
|        | 4   | Cr          | Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (15μm)  | 30                       | 1/13                         | 0               | 0        | 1          |
|        | 5   | Cr          | ZrO2 (10μm)                            | 15                       | 1/19                         | 0               | 0        | ı          |
|        | 6   | Cr          | ZrO <sub>2</sub> (10 μm)               | 2 5                      | 1/19                         | 0               | 0        | _          |
|        | 7   | Cr          | ZrO <sub>2</sub> (10 μm)               | 35                       | 1/19                         | 0               | 0        | -          |
|        | 8   | Co-13Cr-4Ta | SiO <sub>2</sub> (15μm)                | 1 0                      | 1/11                         | 0               | 0        | -          |
|        | 9   | Co-13Cr-4Ta | SiO <sub>2</sub> (15 μm)               | 20                       | 1/11                         | 0               | 0        | _          |
| 比較例    | 11  | Cr          | SiO <sub>2</sub> (200 μm)              | 2 0                      | 1/1                          | ×               | ×        | 240        |
|        | 12  | Сr          | SiO <sub>2</sub> (15μm)                | 50                       | 1/13                         | ×               | ×        | 50         |
|        | 13  | Cr          | A1 <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (40 μm) | 30                       | 1/5                          | ×               | ×        | -          |
|        | 14  | Co-13Cr-4Ta | SiO₂ (250 µm)                          | 20                       | 1.5/1                        | ×               | ×        | 10         |

## 【0021】実施例1

金属Cr粉末(平均粒径195μm)とセラミックSi O2 粉末 (平均粒径15 μm) を表1のNo. 1の条件 下で混合し、上記のとおりターゲット材の作製を行った 結果、機械加工により割れ欠けのない所望のセラミック と金属が複合化されたターゲット材が得られた。

#### 【0022】 実施例2

金属Cr粉末(平均粒径195μm)とセラミックSi O2 粉末(平均粒径15μm)を表1のNo. 2の条件 30 金属Cr粉末(平均粒径195μm)とセラミックZr 下で混合し、上記のとおりターゲット材の作製を行った 結果、機械加工により割れ欠けのない所望のセラミック と金属が複合化されたターゲット材が得られた。

【0023】セラミックの体積率が同一でセラミックの 平均粒径が金属粉末の平均粒径に対して1/1である比 較例No. 11においての条件下で作製したターゲット 材には割れ欠けが見られた。また抗折力強度は約60% 向上させることができた。

## 【0024】実施例3

金属Cr粉末(平均粒径195μm)とセラミックSi 40 O2 粉末(平均粒径15μm)を表1のNo. 3の条件 下で混合し、上記のとおりターゲット材の作製を行った 結果、機械加工により割れ欠けのない所望のセラミック と金属が複合化されたターゲット材が得られた。またセ ラミックの粒径が同一でさらにセラミックの体積率を5 0%に増やした比較例No. 12の条件下で作製したタ ーゲット材には割れ欠けが見られた。また抗折力強度も セラミックの体積率の増加に伴い著しく低下した。

## 【0025】実施例4

2 03 粉末(平均粒径15μm)を表1のNo. 4の条 件下で混合し、上記のとおりターゲット材の作製を行っ た結果、機械加工により割れ欠けのない所望のセラミッ クと金属が複合化されたターゲット材が得られた。また セラミックの体積率が同一でセラミックの粒径が金属粉 末に対して1/5である比較例No. 13の条件下で作 製したターゲット材には割れ欠けが見られた。

## 【0026】 実施例 5, 6, 7

O2 粉末 (平均粒径10 μm) とを表1のNo. 5, 6, 7の条件下で混合し、上記のとおりターゲット材の 作製を行った結果、機械加工により割れ欠けのない所望 のセラミックと金属が複合化されたターゲット材が得ら れた。

## 【0027】実施例8

金属Co-13Cr-4Ta粉末(平均粒径165μ m) とセラミックSiO2 粉末(平均粒径15μm)を 表1のNo. 8の条件下で混合し、上記のとおりターゲ ット材の作製を行った結果、機械加工により割れ欠けの ない所望のセラミックと金属が複合化されたターゲット 材が得られた。

## 【0028】 実施例9

金属Co-13Cr-4Ta粉末(平均粒径165μ m) とセラミックSiO2 粉末(平均粒径15μm)を 表1のNo. 9の条件下で混合し、上記のとおりターゲ ット材の作製を行った結果、機械加工により割れ欠けの ない所望のセラミックと金属が複合化されたターゲット 材が得られた。またセラミックの体積率が同一でセラミ 金属Cr粉末(平均粒径200μm)とセラミックAl 50 ックの粒径が金属粉末に対して1.5/1である比較例 7

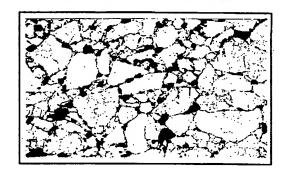
No. 14の条件下で作製したターゲット材には割れ欠けが見られた。また抗折力強度も著しく低下した。

## [0029]

【発明の効果】以上述べたように、本発明により従来高密度に固化成形できていないことやセラミックが凝集するといったことから機械加工時に割れや欠けが生じるといった従来技術に見られる種々の問題点を発生させることのない、セラミックが複合化されたスパッタリングターゲット材の製造方法を提供することができるようにな

【図1】

#### 実施例1のターゲット材ミクロ組織



1<u>00 µ</u> m

ったことは工業上極めて有用である。また、セラミック 粉末を用いた場合よりも抗折力における機械的強度を向 上させることができるようになったことも工業上極めて 有利である。

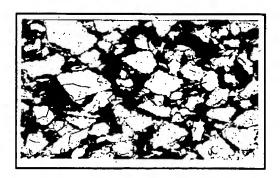
## 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明実施例1(表1に示すNo. 1)のター ゲット材のミクロ組織を示す光学顕微鏡写真。

【図2】本発明実施例3(表1に示すNo.3)のターゲット材のミクロ組織を示す光学顕微鏡写真。

図2】

## 実施例3のターゲット材ミクロ組織



1<u>00 µ m</u>

BEST AVAILABLE COPY